COOLING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT

62-092349 [JP 62092349 A] PUB. NO : PUBLISHED: April 27, 1987 (19870427)
INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) APPL NO.: 60-232669 [JP 85232669] October 17, 1985 (19851017)

INTL CLASS: [4] H01L-023/46

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 543, Vol. 11, No. 292, Pg. 132, September 19, 1987 (19870919)

ABSTRACT

PURPOSE: To display the characteristic rating of a semiconductor element sufficiently, and to remove the possibility of an electrical shock by molding an electric insulating material to either one surface of contact surfaces among current terminals and cooling blocks and electrically insulating the current terminals and the cooling blocks.

CONSTITUTION: Insulating layers 9b are molded to sections being in contact with current terminals 2 in cooling blocks 9a consisting of a metal having excellent thermal conductivity such as copper. Heat generated from a semiconductor element 1 is transmitted to water through the current terminals 2, the insulating layers 9b and the blocks 9a, and water is circulated to the outside, thus cooling the element 1. Thermal conductivity is affected only by the insulating layers 9b and is not deteriorated largely at that time. Water in a water channel is insulated completely by an electric circuit and insulating type cooling blocks 9, thus removing the possibility of an electrical shock.

(9)日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭62-92349

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)4月27日

H 01 L 23/46

Z-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半導体素子冷却装置

图 昭60-232669 创特

夏 昭60(1985)10月17日 砂出

砂発 明 者

 \mathbf{H}

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

外2名

三菱電機株式会社 ⑪出 顋 人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 增雄 00代 理 人

1. 発明の名称

半導体業子冷却装置

2. 特許請求の範囲

半導体素子の両側に電流端子そして冷却プロッ クの順に重ねて挟持された半導体冷却装置にかい て、電流端子と冷却プロツクの接触面のいずれか 片方の面に電気絶線材料を成形し、電流増子と冷 却プロック間を電気絶染したことを特徴とする半 事体冷却装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

との発明は、半導体素子に使用される電気機器 の冷却装置に関するものである。

【従来の技術】

電気機器、特化ダイオード、サイリスタ、トラ ンジスタ等の半導体素子は温度によつて、その特 住が変化しやすいばかりでなく、放熱が感い破境 にもつては局部発熱によつて破壊する危険もある ため、従来から種々の沿却装置が考えられてきた。 とのうち、水冷半導体装置の従来の実施例につい て第2凶の疑断面凶で説明する。

(1) 杜半導体素子、(2) 杜 1 对, 0 电视端子、(3) 杜賴 などの熱伝等性良好な金異から成る冷却プロック。 でもり、⑷ はその内邸に設けられた木路でもる。 (5) は冷却ブロック(3) にねじ込み又はロー付けによ り取付けられた黄銅などの金鯛から殴るホースニ ツブルでもる。

さらに ホースニップル(5) は配管ホース(6) で連結 されてかり、この配管ホース(6)かよび水路(4)には 、凶示の矢印方向に水が流れるようになつている。 そして、半導体素子(1)の発熱は冷却プロツク(3) を発由して水化伝道され、吸収されるようになつ

また、(7) は絶験盛であり、この絶象盛(7) により 冷却プロック(3)、電流増子(2)、半導体業子(1)を挟 んでビ接力を受けるようにするとともに、圧接機 造郎(凶示せす)と唯気絶欺をしている。

[発明が解決しようとする問題点]

このような従来の水冷半導体装置の最大の電点

(1)

は、水路が帯電することにある。したがつて半導体素子(1)の両相にかかる電圧がそのまま配管ホース(6)かよび内部の水に印加されるための水の抵抗が低いと多大のもれ電流が水系路を流れ、特に直流電圧がかかれば、ホースニンブル(5)が電流減会により搭解、損耗され、短期間で冷却プロンク(3)が使用不能となる。

また水の抵抗が低い場合、たとえば、人が同系 路の水を離れた場所で使用したとしても路電の恐 れすらでてきて危険である。これらを防止するた め水抵抗はできる限り高くする必要があり、さら に水質の管理も容易でない。

この対策として第3回の統断面図の(以下示すように電流機子(以と冷却ブロック(3)の間に絶縁坐(8)を押入し電気回路と水系路を絶縁したものが考案されている。このの絶縁坐(8)の断面図を(3)に示す。(8a)は、ベリリアヤボロンナイトライド(BN)等からなる熱伝導性良好な絶縁材である。絶縁板の厚さは 0.5~1.5 m 程度が一般的である。(8b)は金属板である。絶縁板(8a)と金属板(8b)は接着剤(8c)

(3)

気回路と水系路を絶縁することができる。

[発明の実施例]

第1凶は、この発明の一実施例を示す疑断面図である。図において第2図と同一番号は同一または相当部分示するのであり説明は省略する。

すなわち、(1) は半導体来子、(2) は一対の電流増 子でもり、(9) は本発明による過程形 市却プロック でもる。(9a) は倒等の熱伝導性良好な金属でなる 市却プロックでもり、電流増子(2) に扱する部分に は絶散層 (9b) が成形されている。この絶散層 (9b) はアルミナ、強化アルミニタムやボロンナイトラ イド等の熱伝導性良好な電気絶散材料を溶射など により容易に成形できる。

熱伝导性はヤヤ劣るがエポキシ樹脂等の成形も 有効である。

他教験の序さは耐電圧により決せるが 0.05~1.5 一程度の範囲が一般的である。

(4) は上配絶象形冷却プロック(9) の内部に設けられた水路である。

(5) は絶縁形冶却プロック(9) ドネジ込みるるいは

によつて接着される。この目的は絶紋材 (8a) が非常に触い性質のものであり、耐質な性の改善と取扱いの容易化のためである。

せして、この保遺にかいては、半導体素子(1)の 発熱は電底帽子(2)、絶縁坐(8) そして冷却プロック (3) を発由して水に伝達され、吸収されるが、絶縁 坐(8) の熱伝導効率は全異板 (8b)、接着別 (8c)が介 在することにより相当に高くなつてしまう。この ために半導体素子(1) の特性定格を相当に下げて便 用せざるを得ない。

この発明の目的は半導体素子の特性定格を十分 に発起でき、感電の恐れはなく、また、電流腐食 などは発生しない半導体素子を用いた電気機器の 冷却装置を提供することである。

(間姐を解決するための手段)

しかるに、この発明は冷却プロックの電流帽子 との接触面に絶縁層を成形したものである。

「作用」

すなわら、この絶縁層を冷却プロンクに成形することにより、熱伝導効率を下げることなく、 電

(4)

ロー付等により取付けられたホースニップルである。さらに配管ホース(6) はホースニップル(5) を介して、2 つの絶縁形冷却プロック(9) の水路(4) を連結していり、鉄配管ホース(6) 及び鉄水路には図示の矢印方向に水が流れるようになつている。

次に木装置の作用効果について説明する。この構造にかいて、半導体素子(1)から発生した熱は、電流増子(2)、絶機層 (9b)、冷却ブロック (9a)を終出して水に伝達され、鉄水に吸収され、鉄水が外部へ循環することにより半導体素子(1)は冷却される。そしてこの際、熱伝導効率は過級層 (9b)の影響のみで大中に悪くなることは形消できるととで、水路内部の水は電気回路と鉄絶線形冷却でした。水路内部の水は電気回路と鉄絶線形冷却でしたない。

従つて木装置においては、熱伝等効率の良好で、感電の恐れもるいは電度腐食などは発生しない。 また、木発明を用いれば使来高純水を使用しなければ製作不可能であつた高電圧の半導体素子市

(6)

却装置をも容易に実現できる。

(5)

カシ、本発明は冷却プロック (9a) に絶縁層 (9b) を成形する場合について説明したが電視場子(2) に 絶縁層を成形した場合にも同じ効果が得られるも のでもる。また、半様体果子を複数個組合わせた 場合にも広く適用できる。

(発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、府却ブロック に熱伝導性の良好を電気絶縁材料を成形したので 、熱伝導効率が良く、冷却水が電気回路と完全に 絶縁され、安全性が高く、かつ電流開食を防止で きる効果がある。

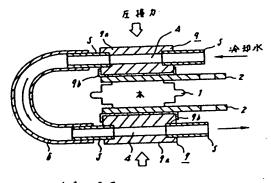
4. 関面の簡単な説明

第1因はこの発明の一実施例を示す級断面図、 第2因、第3因は従来の半導体素子冷却装置の標 成例を示す級断面図である。

図にかいて、(1) は半等体業子、(2) は電流幅子、(3) は従来の冷却プロック、(4) は水路、(5) はホースニップル、(6) は配管、(7)、(8) は従来の絶縁坐、(8a) は絶縁板、(8b) は金属板、(9) は絶縁形冷却プロック。(9a) は冷却プロック。(9b) は絶縁層であ

(7)

第 1 図

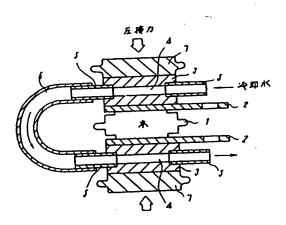


ه ۵

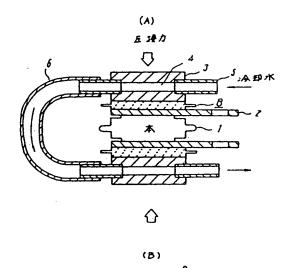
化理人大岩 地 雄

(8)

第 2 図



S 3 17



THIS PAGE BLANK (USPTO)